

研究評価委員会「次世代ファインセラミックス製造プロセスの基盤構築・応用開発」
(中間評価) 分科会
評価スケジュール

分科会資料発送

2024年6月3日(月)

非公開資料を含む評価分科会資料一式を発送いたします。

事前質問受付

2024年6月11日(火)迄

質問票のご提出(評価委員) 提出先:NEDO 評価部 指田宛

※ご質問への回答は、分科会当日にプレゼンに含めてご回答いたします

分科会

2024年6月18日(火) 10:00~16:25

ステーションコンファレンス川崎 A~C 会議室

※後日、議事録の確認をお願いいたします

評価コメントの作成・ご提出

2024年6月25日(火)迄

評価コメント及び評点票のご提出をお願いいたします。

提出先:NEDO 評価部 指田宛

評価(案)の送付

2024年7月5日(金)頃まで

事務局にて評価(案)を取り纏め、分科会長の承認後に、分科会委員、推進部署へ送付いたします。内容をご確認願います。

評価(案)への応答

2024年7月12日(金)頃まで

分科会委員は、評価(案)の確認結果をご連絡願います。

推進部署は、必要に応じ意見書(事実誤認、非公開情報の確認)の作成をお願いいたします。

評価(案)の確定

2024年7月18日(木)頃

意見書を踏まえ、評価(案)の確定(分科会長承認)

その後、研究評価委員会にて評価報告書(案)を承認の上、評価報告書確定。